

Judul:

Chemical vapor deposition

Pengarang/Penulis:

Park, Jong-Hee, 1951- , author

Subjek:

Vapor-plating; Refractory coating

Nomor Panggil:

e20442202

Penerbitan:

ASM International

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)